

Judul:

Pengaruh tekanan oksigen terhadap sifat optis lapisan tipis In₂O₃ : SnO₂ yang dibuat dengan DC magnetron sputtering

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

S28445

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)